

(19) 대한민국특허청(KR)(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.

H05B 33/26 (2006.01) H01L 51/50 (2006.01)

(21) 출원번호

10-2008-0071050

(22) 출원일자

2008년07월22일

심사청구일자 없음

(43) 공개일자(71) 출원인

(11) 공개번호

엘지디스플레이 주식회사

서울 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자

박상무

경기 고양시 일산동구 장항2동 코오롱레이크폴리 스2 B동 616호

10-2010-0010177

2010년02월01일

조용수

대구 북구 동천동 화성3차아파트 915 화성3차 10 2동 1005호

(74) 대리인

특허법인로얄

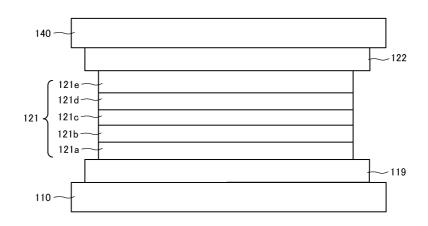
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 유기전계발광표시장치와 이의 제조방법

(57) 요 약

본 발명의 실시예는, 기판; 기판 상에 위치하며 산화아연(ZnO)과 3족 원소로 이루어진 하부전극; 하부전극 상에 위치하며 하부전극의 일부를 노출하는 뱅크층; 하부전극 상에 위치하는 유기 발광층; 및 유기 발광층 상에 위치하는 상부전극을 포함하는 유기전계발광표시장치를 제공한다.

대 표 도 - 도2



특허청구의 범위

청구항 1

기판;

상기 기판 상에 위치하며 산화아연(ZnO)과 3족 원소로 이루어진 하부전극;

상기 하부전극 상에 위치하며 상기 하부전극의 일부를 노출하는 뱅크층;

상기 하부전극 상에 위치하는 유기 발광층; 및

상기 유기 발광층 상에 위치하는 상부전극을 포함하는 유기전계발광표시장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 하부전극은,

상기 산화아연(ZnO)이 90 ~ 98 중량부를 갖고 상기 3쪽 원소가 10 ~ 2 중량부를 갖는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 하부전극은,

상기 기판 상에 형성된 트랜지스터 상에 위치하며,

상기 트랜지스터의 소오스 또는 드레인에 연결된 것을 포함하는 유기전계발광표시장치.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 하부전극은 캐소드이고,

상기 상부전극은 투명 또는 반투명한 재료로 이루어진 애노드인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 5

기판 상에 산화아연(ZnO)과 3족 원소로 이루어진 하부전극을 형성하는 단계;

상기 하부전극 상에 상기 하부전극의 일부를 노출하는 뱅크층을 형성하는 단계;

상기 하부전극 상에 유기 발광층을 형성하는 단계; 및

상기 유기 발광층 상에 상부전극을 형성하는 단계를 포함하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 하부전극은,

상기 산화아연(ZnO)이 90 ~ 98 중량부를 갖고 상기 3족 원소가 10 ~ 2 중량부를 갖도록 형성하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 7

제5항에 있어서,

상기 하부전극은,

상기 기판 상에 형성된 트랜지스터 상에 형성하며,

상기 트랜지스터의 소오스 또는 드레인에 연결되도록 형성하는 것을 포함하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 8

제5항에 있어서,

상기 하부전극은 캐소드이고,

상기 상부전극은 투명 또는 반투명한 재료로 이루어진 애노드인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

명세서

[0001]

발명의 상세한 설명

기술분야

본 발명은 유기전계발광표시장치와 이의 제조방법에 관한 것이다.

배경기술

- [0002] 유기전계발광표시장치에 사용되는 유기전계발광소자는 두 개의 전극 사이에 발광층이 형성된 자발광소자였다.
- [0003] 유기전계발광소자는 전자(election) 주입전극(cathode)과 정공(hole) 주입전극(anode)으로부터 각각 전자와 정 공을 발광층 내부로 주입시켜, 주입된 전자와 정공이 결합한 엑시톤(exciton)이 여기 상태로부터 기저상태로 떨어질 때 발광하는 소자이다.
- [0004] 유기전계발광소자를 이용한 유기전계발광표시장치는 빛이 방출되는 방향에 따라 상부발광(Top-Emission) 방식, 하부발광(Bottom-Emission) 방식 및 양면발광(Dual-Emission) 등이 있고, 구동방식에 따라 수동매트릭스형 (Passive Matrix)과 능동매트릭스형(Active Matrix) 등으로 나누어져 있다.
- [0005] 유기전계발광표시장치는 기판 상에 트랜지스터, 커패시터 및 유기 발광다이오드 등을 형성하기 위해 증착공정과 식각공정 등을 병행하는 제조공정을 통해 형성된다.
- [0006] 한편, 종래 유기전계발광표시장치는 유기 발광다이오드의 전극을 구성하는 하부전극의 재료 선정에 따른 일 함수 문제로 공정비용의 상승은 물론 구동전압 상승에 의한 소비전력 증가 문제와 발광층에서 정공과 전자의 재결합률이 낮아 휘도가 감소하는 문제가 있어 이의 개선이 요구된다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

[0007] 상술한 배경기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 실시예는, 하부전극의 일 함수 문제를 해결하여 보다 낮은 구동전압으로 구동할 수 있는 유기전계발광표시장치와 이의 제조방법을 제공하여 소비전력은 감소하고 전력 효율은 향상시키는 것이다.

과제 해결수단

- [0008] 상술한 과제 해결 수단으로 본 발명의 실시예는, 기판; 기판 상에 위치하며 산화아연(ZnO)과 3족 원소로 이루어 진 하부전극; 하부전극 상에 위치하며 하부전극의 일부를 노출하는 뱅크층; 하부전극 상에 위치하는 유기 발광층; 및 유기 발광층 상에 위치하는 상부전극을 포함하는 유기전계발광표시장치를 제공한다.
- [0009] 하부전극은, 산화아연(ZnO)이 90 ~ 98 중량부를 갖고 3족 원소가 10 ~ 2 중량부를 가질 수 있다.
- [0010] 하부전극은, 기판 상에 형성된 트랜지스터 상에 위치하며, 트랜지스터의 소오스 또는 드레인에 연결될 수 있다.
- [0011] 하부전극은 캐소드이고, 상부전극은 투명 또는 반투명한 재료로 이루어진 애노드일 수 있다.
- [0012] 한편, 다른 측면에서 본 발명의 실시예는, 기판 상에 산화아연(ZnO)과 3쪽 원소로 이루어진 하부전극을 형성하는 단계; 하부전극 상에 하부전극의 일부를 노출하는 뱅크층을 형성하는 단계; 하부전극 상에 유기 발광층을 형

성하는 단계; 및 유기 발광층 상에 상부전극을 형성하는 단계를 포함하는 유기전계발광표시장치의 제조방법을 제공한다.

- [0013] 하부전극은, 산화아연(ZnO)이 90 ~ 98 중량부를 갖고 3족 원소가 10 ~ 2 중량부를 갖도록 형성할 수 있다.
- [0014] 하부전극은, 기판 상에 형성된 트랜지스터 상에 형성하며, 트랜지스터의 소오스 또는 드레인에 연결되도록 형성할 수 있다.
- [0015] 하부전극은 캐소드이고, 상부전극은 투명 또는 반투명한 재료로 이루어진 애노드일 수 있다.

直 과

[0016] 본 발명은, 하부전극의 일 함수 문제를 해결하여 보다 낮은 구동전압으로 구동할 수 있는 유기전계발광표시장치와 이의 제조방법을 제공하여 소비전력은 감소하고 전력효율은 향상시킬 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명의일 실시예는 ZnO계 투명전극을 사용함으로써 원재료값 절감으로 인한 공정비용의 이익을 얻을 수 있는 효과가 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- [0017] 이하, 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
- [0018] 도 1은 유기전계발광표시장치의 개략적인 평면도이다.
- [0019] 도 1에 도시된 바와 같이, 유기전계발광표시장치는 기판(110) 상에 다수의 서브 픽셀(P)이 위치하는 표시부 (130)를 포함할 수 있다.
- [0020] 기판(110)은 소자를 형성하기 위한 재료로 기계적 강도나 치수 안정성이 우수한 것을 선택할 수 있다. 기판 (110)의 재료로는, 유리판, 금속판, 세라믹판 또는 플라스틱판(폴리카보네이트 수지, 아크릴 수지, 염화비닐 수지, 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지, 폴리이미드 수지, 폴리에스테르 수지, 에폭시 수지, 실리콘 수지, 불소수지 등) 등을 예로 들 수 있다.
- [0021] 다수의 서브 픽셀(P)은 수동 매트릭스형 또는 능동 매트릭스형으로 형성될 수 있다. 다수의 서브 픽셀(P)이 수동 매트릭스형인 경우, 하나의 서브 픽셀은 하부전극, 유기 발광층 및 상부전극을 갖는 유기 발광다이오드를 포함할 수 있다. 이와 달리 다수의 서브 픽셀(P)이 능동 매트릭스형인 경우, 하나의 서브 픽셀은 트랜지스터와 트랜지스터 상에 위치하는 유기 발광다이오드를 포함할 수 있다.
- [0022] 기판(110) 상에 위치하는 다수의 서브 픽셀(P)은 수분이나 산소에 취약하다.
- [0023] 이에 따라, 밀봉기판(140)을 구비하고, 표시부(130)의 외곽 기판(110)에 접착부재(150)를 형성하여 기판(110)과 밀봉기판(140)을 봉지할 수 있다. 여기서, 밀봉기판(140)의 재료는 기판(110)과 동일하거나 다른 재료를 이용할 수 있다.
- [0024] 다수의 서브 픽셀(P)은 기판(110) 상에 위치하는 구동부(160)에 의해 구동되어 영상을 표현할 수 있다. 구동부 (160)는 외부로부터 공급된 각종 신호에 대응하여 스캔 신호 및 데이터 신호 등을 생성할 수 있으며, 생성된 신호 등을 표시부(130)에 위치하는 다수의 서브 픽셀(P)에 공급할 수 있다.
- [0025] 구동부(160)는 다수의 서브 픽셀(P)에 스캔 신호를 공급하는 스캔 구동부와 다수의 서브 픽셀(P)에 데이터 신호를 공급하는 데이터 구동부를 포함할 수 있다. 여기서, 구동부(160)는 스캔 구동부 및 데이터 구동부가 하나의 칩에 형성된 것을 일례로 개략적으로 도시한 것일 뿐 스캔 구동부와 데이터 구동부 중 하나 이상은 기판(110) 또는 기판(110)의 외부에 구분되어 위치할 수 있다.
- [0026] 이하, 도 2를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 서브 픽셀에 대해 더욱 자세히 설명한다.
- [0027] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 서브 픽셀의 개략적인 구성 예시도 이다.
- [0028] 도 2에 도시된 바와 같이, 서브 픽셀은 기판(110) 상에 위치하는 하부전극(119)을 포함할 수 있다. 하부전극 (119)은 캐소드로 선택될 수 있다.
- [0029] 하부전극(119)은 산화아연(ZnO)과 3족 원소로 이루어진 투명한 전극일 수 있다. 하부전극(119)을 구성하는 산화 아연(ZnO)에 3족 원소를 포함하면, 전도성 향상 효과를 주므로 캐소드로서의 전극 구성에 용이할 수 있다. 즉, 산화아연(ZnO)에 포함된 3족 원소는 도핑 원소에 해당된다.

- [0030] 한편, 도핑 원소에 해당하는 3족 원소는 스칸듐(Sc), 이트륨(Y), 보론(B), 알루미늄(Al), 갈륨(Ga), 인듐(In), 탈륨(Tl), 유넌트리엄(Uut)을 포함할 수 있다. 여기서, 3족 원소에는 이 밖에 희토류 원소에 속하는 란타넘(La) 등을 포함하는 란타넘 족을 포함할 수 있다.
- [0031] 앞서 설명한 바와 같이, 캐소드로서의 기능 향상을 위해 본 발명의 일 실시에서는 산화아연(ZnO)이 90 ~ 98 중 량부를 갖고 3족 원소가 10 ~ 2 중량부를 갖도록 하부전극(119)을 구성할 수 있다.
- [0032] 하부전극(119)을 구성하는 재료 중 산화아연(ZnO)의 중량을 90 ~ 98 중량부로 하고 3족 원소의 중량을 10 ~ 2 중량부로 형성하면, 전도성을 향상시킬 수 있음은 물론, 일 함수를 조절할 수 있으며, 에칭 특성을 향상시킬 수 있게 된다. 이와 같은 중량부로 형성된 하부전극(119)의 표면은 다소 올록볼록한 표면 거칠기를 가질 수 있어 산란 효과를 가져올 수도 있다.
- [0033] 하부전극(119) 상에는 유기 발광층(121)이 위치할 수 있다. 유기 발광층(121)은 하부완충층(121a), 전자수송층 (121b), 발광층(121c), 정공수송층(121d) 및 상부완충층(121e)을 포함할 수 있다. 그러나, 유기 발광층(121)은 구조 또는 재료에 따라 하부완충층(121a), 전자수송층(121b), 정공수송층(121d) 및 상부완충층(121e) 중 어느하나가 생략될 수도 있다.
- [0034] 한편, 유기 발광충(121)에 포함된 발광충(121c)은 적색, 녹색, 청색 및 백색을 발광하는 물질을 포함할 수 있으며, 인광 또는 형광물질을 이용하여 형성할 수 있다.
- [0035] 발광충(121c)이 적색인 경우, CBP(carbazole biphenyl) 또는 mCP(1,3-bis(carbazol-9-yl)를 포함하는 호스트 물질을 포함하며, PIQIr(acac)(bis(1-phenylisoquinoline)acetylacetonate iridium), PQIr(acac)(bis(1-phenylquinoline)acetylacetonate iridium), PQIr(tris(1-phenylquinoline)iridium) 및 PtOEP(octaethylporphyrin platinum)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상을 포함하는 도펀트를 포함하는 인광물질로 이루어질 수 있고, 이와는 달리 PBD:Eu(DBM)3(Phen) 또는 Perylene을 포함하는 형광물질로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0036] 발광충(121c)이 녹색인 경우, CBP 또는 mCP를 포함하는 호스트 물질을 포함하며, Ir(ppy)3(fac tris(2-phenylpyridine)iridium)을 포함하는 도펀트 물질을 포함하는 인광물질로 이루어질 수 있고, 이와는 달리, Alq3(tris(8-hydroxyquinolino)aluminum)을 포함하는 형광물질로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0037] 발광층(121c)이 청색인 경우, CBP 또는 mCP를 포함하는 호스트 물질을 포함하며, (4,6-F2ppy)2Irpic을 포함하는 도펀트 물질을 포함하는 인광물질로 이루어질 수 있다. 이와는 달리, spiro-DPVBi, spiro-6P, 디스틸벤젠(DSB), 디스트릴아릴렌(DSA), PFO계 고분자 및 PPV계 고분자로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 포함하는 형광물질로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0038] 유기 발광층(121) 상에는 상부전극(122)이 위치할 수 있다. 상부전극(122)은 애노드로 선택될 수 있다. 애노드로 선택된 상부전극(122)은 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide), ITZO(Indium Tin Zinc Oxide), AZO(ZnO doped Al203) 등과 같이 투명한 재료 또는 반투명한 재료를 사용할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0039] 이하, 도 3 내지 도 5를 참조하여 수동 매트릭스형 서브 픽셀 구조와 능동 매트릭스형 서브 픽셀 구조에 대해 설명한다.
- [0040] 도 3은 수동 매트릭스형 서브 픽셀의 구성 예시도 이고, 도 4는 능동 매트릭스형 서브 픽셀의 구성 예시도 이며, 도 5는 유기 발광층의 계층 구조 예시도 이다.
- [0041] 도 3에 도시된 바와 같이, 수동 매트릭스형 서브 픽셀은 유기 발광다이오드를 포함할 수 있다. 유기 발광다이오드는 기판(110) 상에 위치하는 하부전극(119), 뱅크층(120), 유기 발광층(121) 및 상부전극(122)을 포함할 수 있다.
- [0042] 도 4에 도시된 바와 같이, 능동 매트릭스형 서브 픽셀은 기판(110) 상에 위치하는 트랜지스터와 트랜지스터 상에 위치하는 유기 발광다이오드를 포함할 수 있다. 이들의 구조를 더욱 자세히 설명하면 다음과 같다.
- [0043] 기판(110) 상에는 버퍼층(111)이 위치할 수 있다. 버퍼층(111)은 기판(110)에서 유출되는 알칼리 이온 등과 같은 불순물로부터 후속 공정에서 형성되는 박막 트랜지스터를 보호하기 위해 형성할 수 있다. 버퍼층(111)은 실리콘 산화물(SiO2), 실리콘 질화물(SiNx) 등을 사용할 수 있다.
- [0044] 버퍼층(111) 상에는 게이트(112)가 위치할 수 있다. 게이트(112)는 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 금 (Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들의 합금

으로 이루어질 수 있다. 또한, 게이트(112)는 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 금(Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들의 합금으로 이루어진 다중층일 수 있다. 또한, 게이트(112)는 몰리브덴/알루미늄-네오디뮴 또는 몰리브덴/알루미늄의 2중층일 수 있다.

- [0045] 게이트(112) 상에는 제1절연막(113)이 위치할 수 있다. 제1절연막(113)은 실리콘 산화물(SiOx), 실리콘 질화물 (SiNx) 또는 이들의 다중층일 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0046] 제1절연막(113) 상에는 액티브층(114)이 위치할 수 있다. 액티브층(114)은 비정질 실리콘 또는 이를 결정화한 다결정 실리콘을 포함할 수 있다. 여기서 도시하지는 않았지만, 액티브층(114)은 채널 영역, 소오스 영역 및 드레인 영역을 포함할 수 있으며, 소오스 영역 및 드레인 영역에는 P형 또는 N형 불순물이 도핑될 수 있다. 또한, 액티브층(114)은 접촉 저항을 낮추기 위한 오믹 콘택층을 포함할 수도 있다.
- [0047] 액티브층(114) 상에는 소오스(115a) 및 드레인(115b)이 위치할 수 있다. 소오스(115a) 및 드레인(115b)은 단일층 또는 다중층으로 이루어질 수 있다. 소오스(115a) 및 드레인(115b)이 단일층일 경우에는 몰리브덴(Mo), 알루미늄(A1), 크롬(Cr), 금(Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu)로 이루어진 군에서 선택된 어느하나 또는 이들의 합금으로 이루어질 수 있다. 또한, 소오스(115a) 및 드레인(115b)이 다중층일 경우에는 몰리브덴/알루미늄-네오디뮴의 2중층, 몰리브덴/알루미늄/몰리브덴 또는 몰리브덴/알루미늄-네오디뮴/몰리브덴의 3 중층으로 이루어질 수 있다.
- [0048] 소오스(115a) 및 드레인(115b) 상에는 제2절연막(116a)이 위치할 수 있다. 제2절연막(116a)은 실리콘 산화물 (SiOx), 실리콘 질화물(SiNx) 또는 이들의 다중층일 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 제2절연막(116a)은 패시 베이션막일 수 있다.
- [0049] 기판(110) 상에 위치하는 트랜지스터 중 게이트(112), 소오스(115a) 및 드레인(115b)은 구동 트랜지스터를 나타 낸다. 구동 트랜지스터의 소오스(115a) 및 드레인(115b) 중 하나는 제2절연막(116a) 상에 위치하는 실드 (shield) 금속(118)에 연결될 수 있다.
- [0050] 제2절연막(116a) 상에는 평탄도를 높이기 위한 제3절연막(116b)이 위치할 수 있다. 제3절연막(116b)은 폴리이미 드 등의 유기물을 포함할 수 있다.
- [0051] 이상은 기판(110) 상에 형성된 트랜지스터가 바탐 게이트형인 것을 일례로 설명하였다. 그러나, 기판(110) 상에 형성되는 트랜지스터는 바탐 게이트형뿐만 아니라 탑 게이트형으로도 형성될 수 있다.
- [0052] 트랜지스터의 제3절연막(116b) 상에는 트랜지스터의 소오스(115a) 또는 드레인(115b)에 연결된 하부전극(119)이 위치할 수 있다. 하부전극(119)은 앞서 설명한 바와 같이, 캐소드로서의 기능 향상을 위해 본 발명의 일 실시에 서는 산화아연(ZnO)이 90 ~ 98 중량부를 갖고 3족 원소가 10 ~ 2 중량부를 갖도록 하부전극(119)을 구성할 수 있다.
- [0053] 하부전극(119)을 구성하는 재료 중 산화아연(ZnO)의 중량을 90 ~ 98 중량부로 하고 3쪽 원소의 중량을 10 ~ 2 중량부로 형성하면, 전도성을 향상시킬 수 있음은 물론, 일 함수를 조절할 수 있으며, 에칭 특성을 향상시킬 수 있게 된다. 이와 같은 중량부로 형성된 하부전극(119)의 표면은 다소 올록볼록한 표면 거칠기를 가질 수 있어 산란 효과를 가져올 수도 있다.
- [0054] 하부전극(119) 상에는 하부전극(119)의 일부를 노출하는 뱅크층(120)이 위치할 수 있다. 뱅크층(120)은 벤조사이클로부텐(benzocyclobutene,BCB)계 수지, 아크릴계 수지 또는 폴리이미드 수지 등의 유기물을 포함할 수 있다.
- [0055] 하부전극(119) 상에는 유기 발광층(121)이 위치할 수 있다. 유기 발광층(121)은 서브 픽셀에 따라 적색, 녹색 및 청색 중 어느 하나의 색을 발광하도록 형성될 수 있다.
- [0056] 유기 발광충(121) 상에는 상부전극(122)이 위치할 수 있다. 상부전극(122)은 앞서 설명한 바와 같이, ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide), ITZO(Indium Tin Zinc Oxide), AZO(ZnO doped Al2O3) 등과 같이 투명한 재료 또는 반투명한 재료를 사용할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0057] 한편, 도 3 및 도 4에 도시된 서브 픽셀에 포함된 유기 발광층(121)은 도 5에 도시된 바와 같이, 하부완충층 (121a), 전자수송층(121b), 발광층(121c), 정공수송층(121d) 및 상부완충층(121e)을 포함할 수 있다. 그러나, 유기 발광층(121)은 구조 또는 재료에 따라 하부완충층(121a), 전자수송층(121b), 정공수송층(121d) 및 상부완충층(121e) 중 어느 하나가 생략될 수도 있다.

- [0058] 이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 제조방법에 대해 설명한다.
- [0059] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 개략적인 흐름도이고, 도 7 및 도 8은 도 6의 제조방법을 설명하기 위한 서브 픽셀의 단면 예시도 이다.
- [0060] 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 제조방법은 기판 상에 산화아연 (ZnO)과 3족 원소로 이루어진 하부전극을 형성하는 단계(S101), 하부전극 상에 하부전극의 일부를 노출하는 뱅크층을 형성하는 단계(S103), 하부전극 상에 유기 발광층을 형성하는 단계(S105) 및 유기 발광층 상에 상부전극을 형성하는 단계(107)를 통해 형성할 수 있다.
- [0061] 앞서 하부전극을 형성하는 단계(S101)에서는 하부전극 형성시 스퍼터, 레이져 어블레이션, 플라즈마 스프레이 등과 같은 방법으로 형성할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0062] 이하, 도 7 및 도 8을 참조하여 본 발명의 제조방법에 의해 형성된 유기전계발광표시장치의 서브 픽셀 구조에 대해 개략적으로 설명한다.
- [0063] 먼저, 유기전계발광표시장치에 포함된 서브 픽셀이 수동 매트릭스형인 경우, 서브 픽셀은 도 7에 도시된 바와 같이, 기판(110) 상에 위치하는 유기 발광다이오드를 포함할 수 있다. 유기 발광다이오드는 기판(110) 상에 위치하는 하부전극(119), 뱅크층(120), 유기 발광층(121) 및 상부전극(122)을 포함할 수 있다.
- [0064] 하부전극(119)은 캐소드로서의 기능 향상을 위해 본 발명의 일 실시에서는 산화아연(ZnO)이 90 ~ 98 중량부를 갖고 3족 원소가 10 ~ 2 중량부를 갖도록 하부전극(119)을 구성할 수 있다.
- [0065] 이와 달리, 유기전계발광표시장치에 포함된 서브 픽셀이 능동 매트릭스형인 경우, 서브 픽셀은 도 8에 도시된 바와 같이, 기판(110) 상에 위치하는 트랜지스터와 트랜지스터 상에 위치하는 유기 발광다이오드를 포함할 수 있다. 이들의 구조를 더욱 자세히 설명하면 다음과 같다.
- [0066] 기판(110) 상에는 게이트(112)가 위치할 수 있다. 또한, 게이트(112) 상에는 제1절연막(113)이 위치할 수 있다. 또한, 제1절연막(113) 상에는 액티브충(114)이 위치할 수 있다. 또한, 액티브충(114) 상에는 소오스(115a) 및 드레인(115b)이 위치할 수 있다. 또한, 소오스(115a) 및 드레인(115b) 상에는 제2절연막(116a)이 위치할 수 있다. 또한, 제2절연막(116a) 상에는 평탄도를 높이기 위한 제3절연막(116b)이 위치할 수 있다.
- [0067] 여기서, 기판(110) 상에 위치하는 트랜지스터 중 게이트(112), 소오스(115a) 및 드레인(115b)은 구동 트랜지스터일 수 있다. 구동 트랜지스터의 소오스(115a) 및 드레인(115b) 중 하나는 제2절연막(116a) 상에 위치하는 실드(shield) 금속(118a)에 연결될 수 있다.
- [0068] 이상은 기판(110) 상에 형성된 트랜지스터가 바탐 게이트형인 것을 일례로 설명하였다. 그러나, 기판(110) 상에 형성되는 트랜지스터는 바탐 게이트형뿐만 아니라 탑 게이트형으로도 형성될 수 있다.
- [0069] 트랜지스터의 제3절연막(116b) 상에는 트랜지스터의 소오스(115a) 또는 드레인(115b)에 연결된 하부전극(119)이 위치할 수 있다. 하부전극(119)은 캐소드로서의 기능 향상을 위해 산화아연(ZnO)과 3족 원소로 이루어질 수 있으며, 산화아연(ZnO)이 90 ~ 98 중량부를 갖고 3족 원소가 10 ~ 2 중량부를 가질 수 있다.
- [0070] 하부전극(119)을 구성하는 재료 중 산화아연(ZnO)의 중량을 90 ~ 98 중량부로 하고 3족 원소의 중량을 10 ~ 2 중량부로 형성하면, 전도성을 향상시킬 수 있음은 물론, 일 함수를 조절할 수 있으며, 에칭 특성을 향상시킬 수 있게 된다. 이와 같은 중량부로 형성된 하부전극(119)의 표면은 다소 올록볼록한 표면 거칠기를 가질 수 있어 산란 효과를 가져올 수도 있다.
- [0071] 하부전극(119) 상에는 하부전극(119)의 일부를 노출하는 뱅크층(120)이 위치할 수 있고, 뱅크층(120)을 통해 노출된 하부전극(119) 상에는 유기 발광층(121)이 위치할 수 있으며, 유기 발광층(121) 상에는 상부전극(122)이 위치할 수 있다. 여기서, 하부전극(119)은 캐소드로 선택될 수 있고, 상부전극(122)은 애노드로 선택될 수 있다.
- [0072] 이상 본 발명의 일 실시예는 하부전극의 일 함수 문제를 해결하여 보다 낮은 구동전압으로 구동할 수 있는 상부 발광 또는 양면발광 방식 유기전계발광표시장치와 이의 제조방법을 제공하여 소비전력은 감소하고 전력효율은 향상시킬 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예는 ZnO계 투명전극을 사용함으로써 원재료값 절감으로 인한 공정비용의 이익을 얻을 수 있는 효과가 있다.
- [0073] 이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속

하는 기술 분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 한다. 아울러, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어진다. 또한, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0075]

[0076]

[0077]

[0078]

[0800]

[0082]

[0083]

[0085]

[0074] 도 1은 유기전계발광표시장치의 개략적인 평면도.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 서브 픽셀의 개략적인 구성 예시도.

도 3은 수동 매트릭스형 서브 픽셀의 구성 예시도.

도 4는 능동 매트릭스형 서브 픽셀의 구성 예시도.

도 5는 유기 발광층의 계층 구조 예시도.

[0079] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 개략적인 흐름도.

도 7 및 도 8은 도 6의 제조방법을 설명하기 위한 서브 픽셀의 단면 예시도.

[0081] <도면의 주요 부분에 관한 부호의 설명>

110: 기판 112: 게이트

114: 액티브층 119: 하부전극

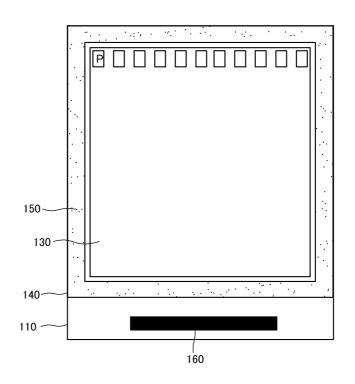
[0084] 120: 뱅크층 121: 유기 발광층

122: 상부전극 130: 표시부

[0086] 140: 밀봉기판 150: 접착부재

도면

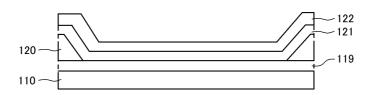
도면1



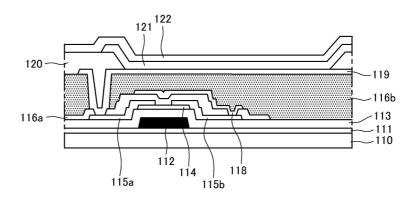
도면2



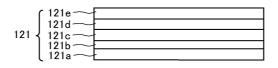
도면3



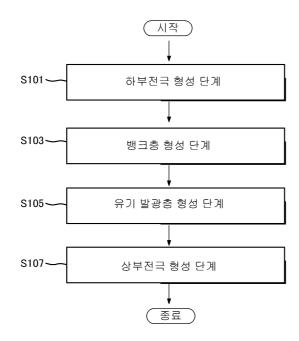
도면4



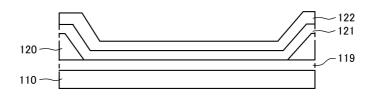
도면5



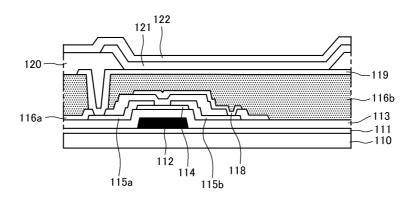
도면6



도면7



도면8





专利名称(译)	有机电致发光显示装置及其制造方法			
公开(公告)号	KR1020100010177A	公开(公告)日	2010-02-01	
申请号	KR1020080071050	申请日	2008-07-22	
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司			
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司			
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司			
[标]发明人	PARK SANG MOO 박상무 CHO YONG SOO 조용수			
发明人	박상무 조용수			
IPC分类号	H05B33/26 H01L51/50			
CPC分类号	H01L27/3246 H01L31/022483 H01L51/105 H01L51/442			
外部链接	Espacenet			

摘要(译)

本发明的实施例提供了一种有机电致发光显示装置,包括由基板构成的底部电极:氧化锌(ZnO),其位于基板和III族元素的表面上,堤层,有机发光层位于在表面上形成底部电极,并且上电极位于有机发光层的表面上。堤层位于底部电极的表面上并暴露底部电极的一部分。有机电致发光显示装置,底部电极和氧化锌。

